EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

6312-247

PUBLICATION DATE

27-05-38

APPLICATION DATE

13-11-36

APPLICATION NUMBER

61270250

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC INDICOLLTD:

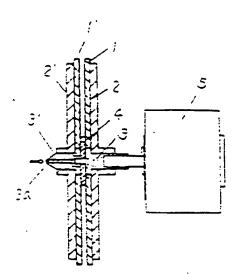
INVENTOR: YASHIRO MITSURU:

INT.CL.

: G11B 726

TITLE

: PRODUCTION OF OPTICAL DISK



ABSTRACT: PURPOSE: To form the uniform outside circumferential wall and to obtain an optical disk having high accuracy by perpendicularly holding two sheets of disk substrates in such a manner that recording layers face each other at a specified spacing and injecting an adhesive agent into the spacing from the center of the substrates while rotating the substrates.

> CONSTITUTION: The optical disk substrates 1, 1' formed with the recording layers on the apposed surfaces are sucked under vacuum to optical disk substrate holders 2, 2'. Spacers 3, 3' for determining the center of the disk substrates 1, 1' are made of fluoroplastic so as to contact the adhesive agent 4. The adhesive agent 4 is injected into the spacing between two sheets of suck disk substrates 1, 1' from the enter thereof while the substrates are perpendicularly held and are kept rotated. The influence of gravity is then canceled and the adhesive agent is evenly spread toward the outside circumference. The liquid drops can no longer follow up the rotation of the disk substrate 1 when the viscosity of the adhesive agent 4 increases on progression of curing thereof. The balance is then maintained by slowing down the rotation of a motor 5. The liquid drops are thereby entirely annihilated in the final and the uniform outside circumferential wall is formed.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-124247

(3) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)5月27日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

光ディスクの製造方法 の発明の名称

> 创特 願 昭61-270250

❷出 顧 昭61(1986)11月13日

四発 明 者 野 姜 明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

@発 明 者 城 満

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

⑪出 顋 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

②代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

光ディスクの製造方法

2、特許請求の範囲

片面に配録層を有する2枚のディスク基板を一 定の間隙をもって配録層面が相対向するようにす るとともに、前記2枚のディスク基板を垂直に保 持し、前記2枚のディスク基板を同時に回転させ たがら前記間隊に前記ディスク基板の中心より接 **着剤を注入することを特徴とする光ディスクの製** 造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ディスク基板の表面に記録層を備え、 光学的に情報の記録再生を行なり光ディスクの製 造方法に関する。

従来の技術

光ディスクは、高密度記録媒体であり記録容量 に対して低コスト、アクセス速度が速い、転送レ ートが速い等の優れた特徴を持ち、次世代のメモ リーとしてきわめて有用である。

通常、光ディスクは配録容量の確保、配録媒体 の保護の容易性等の点から、2枚のディスク基板 を記録面が相対向するようにして接着して用いら れる。

2枚のディスク基板の表面には配録媒体が形成 されているため、光硬化タイプの接着剤は使用で きない。したがってエポキシ系、ポリエステル系 等の熱硬化タイプが選ばれる。

しかしてれらの接着剤は、硬化時間が比較的長 く、作業性が悪いことが欠点としてあげられる。

たとえばディスク基板の片面に接着剤を塗布し もら一枚のディスク基板を重ね合わせて接着する 場合、外周端からはみ出した余剰の接着剤がディ スク基板の表面に囲り込んでホルダーと接着して しまうという欠点があった。従来、これを防止す るために、ディスク基板の表面に保護フィルムを 貼着しておき、接着完了後にこれを剝がして使用 していた。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、上記した標成では接着剤のはみ 出し量は均等でなく、その形状も不安定なもので あった。

光ディスクに要求される特性の一つにダイナミックパランスが良いことがあげられるが、このダイナミックパランスを悪化させる要因として、ディスク基板の板厚のパラッキ、ディスク基板の内径、外径の同心度、接着層みの不均等、外周端の接着剤はみ出し量の不均等などがあり、このようなディスク円周方向に重量のパラッキがあると高速回転時に芯振れを起こし正常を動作が困難になるという問題点を有していた。

本発明は上記問題点に鑑み、接着剤のはみ出し 量およびはみ出し形状を一定にする光ディスクの 製造方法を提供するものである。

問題点を解決するための手段

上記目的を達するために本発明の光ディスクの 製造方法は、2枚のディスク基板を一定の間隙を もって記録層面が相対向するようにするとともに 2枚のディスク基板を垂直に保持し、2枚のディ

来のような接着剤のディスク基板表面へのまわり 込みもなく、簡単に美しい外観をも形成できる。 実施例

以下、本発明の一実施例の光ディスクの製造方法について図面を参照したがら説明する。

スク基板を同時に回転させながら前記間隙に前記 ディスク基板の中心より接着剤を注入するように したものである。

作用

そして接着剤の硬化が進行し粘度が上昇するに つれて液滴は徐々に少なくなり、最終的に全周に わたって均一な外周壁が形成される。このとき従

第2図は、スペーサダの注入口3 a から接着剤を注入し、あふれさせた後、注入を停止した時のディスクと、余剰の接着剤の様子を示すもので、光ディスク基板1 かよび光ディスク 基板ホルダー2 は反時計方向に回転しているものの接着剤の液滴は A の位置で静止しながら、光ディスク基板1 の外周を順次がら、接着剤4の硬化が進行し、粘度が上昇してくると液滴は光ディスク基板1 の回転を落として、パランスを保つように対するの回転を落として、パランスを保つように対力の関係にすると最終的に液滴は完全に消え、均一な外周壁を形成することができる。

第3図は、本実施例における製造方法により接着した光ディスクの断面図である。接着剤4は光ディスク基板1 および 1/を強固に接着し、かつ外 周断面は均一を半円状を形成していることがわかる。

発明の効果

以上のように本発明は、2枚のディスク基板を 一定の間隙をもって配録層が相対向するようにし かつディスク基板を垂直に保持し、基板を回転させたがら前記間隙に前配ディスク基板の中心から接着剤を注入することにより、均一な外周壁が形成され、ダイナミックパランスが良く、精度の高い光ディスクを得ることができる。

また、接着剤のディスク表面へのまわり込みも ない。

4、図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例における光ディスクの製造方法を示す断面図、第2回は製造方法の一過程を示す正面図、第3回は本実施例により作製した光ディスクの断面図である。

1 , 1'……光ディスク基板、2 , 2'……光ディスク基板ホルダー、3 , 3'……スペーサ、4……接着剤、5……モータ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

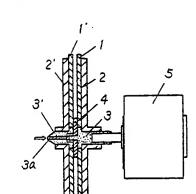
1.1'---光元20基板

2.2--- 光元スク基板や1/9--

3.3'- - -スペーサ

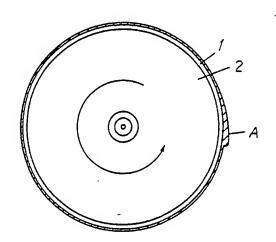
4---接着剂

5---モータ



第 1 図

盆 2 図



第 3 図

